

VACUUM2016 真空展

大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介公募のお知らせ

一般社団法人 日本真空学会 真空展ワーキングリーダー
吉田 秀樹

2016年9月7日(水)～9日(金)にパシフィコ横浜にて「VACUUM2016 真空展」(<http://biz.nikkan.co.jp/eve/vacuum/index.html>)を開催いたします。真空展は真空ポンプ・真空計測器・各種真空装置(成膜装置等)など、真空機器・技術に関する世界最大の展示会で、昨年のVACUUM2015真空展(2015年9月8日(火)～10日(木)、パシフィコ横浜)では71社・団体(総計177小間)の展示を行い、15,708名の方が来場されました(難加工技術展2015,表面改質展2015来場者を含む)。昨年の真空展の報告はJ. Vac. Soc. Jpn.誌(真空誌)59巻5号141～143ページに掲載しておりますので、ご参照ください。また、昨年は日本真空学会ブースにおいて、「大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究の紹介」に関するポスターを28件展示し、好評を博しました。本年も同様に真空科学・技術・応用の最先端研究紹介と真空に関する研究プロジェクト、研究施設の紹介を行いたいと思います。皆様からの積極的なご応募をお待ちしております。

応募資格：真空科学・技術・応用研究に携わる大学・公的機関の研究者

申込方法：氏名・所属・住所・電話番号・FAX番号・e-mailアドレス・所属学会(全て記載)・展示タイトル・展示内容の要旨(200字程度)・希望のカテゴリー(真空科学・表面科学・応用表面科学・薄膜・プラズマ科学・ナノ構造・電子材料・プロセス・分析・宇宙・加速器・その他の中から第一希望、第二希望を選ぶ)を記載して事務局(ofc-vs@vacuum-jp.org)、間瀬(mase@post.kek.jp)宛に電子メールにてお申込みください。

定員：20件(予定)

申込締切：~~2015年7月29日(金)~~ **2016年8月5日(金)**

参加費：無料

選考：申込みごとに選考を行い、出展が決まりましたらお知らせいたします。

ポスターと要旨：出展者には2016年9月5日(月)到着日指定にて、A0サイズのポスター1枚と展示内容を紹介した要旨(A4サイズ1枚、両面印刷可)100部以上300部以内をパシフィコ横浜VACUUM2016真空展事務局宛に送付願います。送付いただいたポスターは返却いたしませんのでご了承ください。

展示形式：ポスターを真空展期間中に展示するとともに、会場にて要旨を配布します。
展示・配布は真空展ワーキングにて行います。

問合せ先：間瀬(e-mail：mase@post.kek.jp TEL：029-879-6107 Fax：029-864-2801)